

特許・論文情報からみた技術動向

- 2024年度に特許庁が実施した技術動向調査の結果を紹介します
- **参加費無料**・後日特許庁HPにて**録画を公開予定**です
- ご関心のある方は、**各回前日12時までに参加登録**をお願いします

第1回～第4回 共通テーマ：

ニーズ即応型技術動向調査（半導体パッケージング技術等）

	日時	会場	講演者
第1回	6月25日(水) 14:00～14:50	札幌市北区北7条西2-9 ベルヴェオフィス札幌 TKP札幌駅カンファレンス センター カンファレンスルーム2A	総務部企画調査課 知財動向班 馬場 亮人 温井 脩市
第2回	7月4日(金) 14:00～14:50	大阪府中央区北浜2-2-22 北浜中央ビル 株式会社AIRI 大阪支所	
第3回	7月11日(金) 14:00～14:50	名古屋市中村区名駅2-41- 5 CK20名駅前ビル TKP名古屋駅前カンファ レンスセンター カンファレンスルーム6A	
第4回	7月18日(金) 14:00～14:50	福岡市博多区博多駅前3- 19-5 博多石川ビル TKPカンファレンスシティ 博多 カンファレンス2	

※ 第1回～第4回は対面・オンラインのハイブリッド開催です（内容は各回共通）
Microsoft Teams® 及び Zoom® を用いたオンライン配信も同時に実施します

※ 座席に限りがあるため、対面参加は申し込み順となります

※ 終了時刻は前後する場合があります

※ セミナー終了後、アンケートのご協力をお願いします

第5回～第6回：

人手で読み込んで分析した、精度の高い分野別調査の結果を紹介します

	日時	テーマ	講演者
第5回	7月24日(木) 17:00～ 17:40	偏光板関連技術	審査第一部 応用光学 渡邊 吉喜
	17:45～ 18:25	ペロブスカイト 太陽電池関連技術	審査第一部 光デバイス 渡邊 純也
第6回	7月29日(火) 17:00～ 17:40	可燃性冷媒を用いた システム	審査第二部 冷却機器 笹木 俊男
	17:45～ 18:25	メタバース時代に 向けた音声・音楽処理	審査第四部 電気機器 本多 美優梨
	18:30～ 19:10	mRNA医薬	審査第三部 樹脂 曾川 マリー

※第5回～第6回はオンラインのみの開催です（Microsoft Teams® 及び Zoom®）

※終了時刻は前後する場合があります

※ セミナー終了後、アンケートのご協力をお願いします

参加登録はこちら

<https://mm-enquete-cnt.jpo.go.jp/form/pub/jpo02/gidou-theme-seminar>



特許出願技術動向調査

<https://www.jpo.go.jp/resources/report/gidou-houkoku/tokkyo/index.html>



調査テーマの応募はこちら

<https://mm-enquete-cnt.jpo.go.jp/form/pub/jpo02/trends-survey-theme>



共催

特許庁、大阪大学 知的基盤総合センター

お問い合わせ先

特許庁総務部企画調査課 知財動向班
03-3581-1101(内線2152)